

第 586 回

高崎研オープンセミナー（リサーチ）開催のお知らせ

日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所では、高崎研オープンセミナー（リサーチ）を下記の日程で開催いたしますので、是非ご参加戴けますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

記

I. 日 時：平成 24 年 10 月 1 日（月） 15：00～17：30

II. テーマ：イオンビームを用いた半導体中の原子レベル欠陥制御
(Atomic level defective control in semiconductor using ion beams)

(1) 「古い材料、新しい結果：シリコン中の照射欠陥からの発光及び圧力により誘起されるシリコン相転移」

Australian National University, Australia, Prof. Jim Williams

(2) 「量子デバイス作製のための単一イオン注入」

University of Melbourne, Australia, Prof. Jeffrey C. McCallum

III. 場 所：日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所 高崎ベンチャー棟大会議室（1F）
(〒370-1292 群馬県高崎市綿貫町 1233)
会場へのアクセスは、<http://www.taka.jaea.go.jp/access/access.html> をご参照下さい。

IV. その他：講演内容等詳細 http://www.taka.jaea.go.jp/information/index_j.html をご参照下さい。

・参加申し込みは、下記の申込書に記載のうえ **FAX**、または必要事項記入の上 **E-mail** にてお願ひ致します。

参加申し込み〆切 9 月 27 日（木）

高崎研オープンセミナー参加申込書

機関名		所 属	
氏 名		職 位	
連絡先	電話： 電子メール：	FAX：	
特にご要望があればご記入ください。			

日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所 総務課

お申込み E-mail：taka-somu@jaea.go.jp FAX：027-347-2561

お問合せ TEL：027-346-9232